# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-325791

(43) Date of publication of application: 22.11.2001

(51)Int.CI.

G11C 11/15 G11C 11/14

H01L 43/08

(21)Application number: 2000-142361

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

15.05.2000

(72)Inventor: NUMATA HIDEAKI

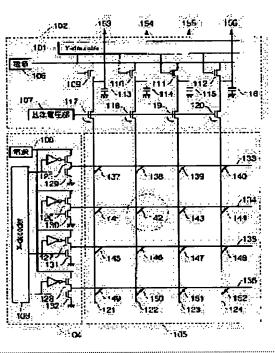
TAKEDA KOICHI

# (54) MAGNETIC RANDOM ACCESS MEMORY CIRCUIT

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable performing highly accurate and high speed read-out by preventing destruction of bias effect and tunnel barrier when voltage applied to a magneto resistive element is kept at a low level and a tunnel type magneto resistive element is used as a storage element.

SOLUTION: Potentials of all connected sense line 121–124 and potentials of all work lines 133, 136 being not selected are kept at an equal potential, a selected work line 134 is grounded, a capacitor 114 previously charged to high voltage is connected to the sense line 122 through a MOS transistor 118 as a voltage drop element, and capacitor 114 is connected to them so that the capacitor 114 can discharge charged electric charges through the MOS transistor 118, the sense line 122, a magneto resistive element 142, and the word line 134.



# LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.08.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-325791

(P2001-325791A)

(43)公開日 平成13年11月22日(2001.11.22)

(51) Int.CL7		設別記号	FΙ		テーマコード( <b>参考</b> )
G11C	11/15		G11C	11/15	
	11/14			11/14	Z
H01L	43/08		H01L	43/08	Z
					Δ

# 審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 14 頁)

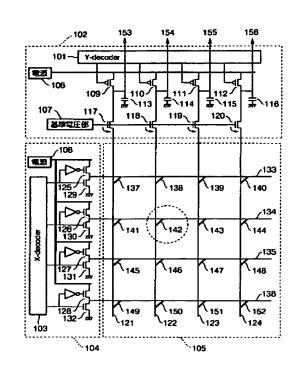
(21)出願番号	特顧2000-142361(P2000-142361)	(71)出題人 000004237
		日本電気株式会社
(22)出顧日	平成12年5月15日(2000.5.15)	東京都港区芝五丁目7番1号
		(72)発明者 沼田 秀昭
		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
		式会社内
		(72)発明者 武田 晃一
		東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株
		式会社内
		(74)代理人 100108578
		弁理士 高橋 韶男 (外3名)

# (54)【発明の名称】 磁気ランダムアクセスメモリ回路

# (57)【要約】

【課題】 磁気抵抗素子に印加する電圧を低く保ち、トンネル型磁気抵抗素子を記憶素子に用いたときの、バイアス効果、トンネルバリアの破壊を防ぎ、高精度かつ高速な読み出しを可能にする。

【解決手段】 接続されているすべてのセンス線121~124と選択されていない全てのワード線133、136の電位が等しく保たれ、かつ選択されているワード線134が接地され、あらかじめ高電圧に充電されたコンデンサ114がセンス線122に電圧降下素子としてのMOSトランジスタ118を介して接続され、コンデンサ114が充電電荷をMOSトランジスタ118、センス線122、磁気抵抗素子142およびワード線134を介して放電可能にこれらに接続されている。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 互いに交差する複数のセンス線と複数の ワード線を持ち、センス線とワード線の各交点に磁気抵 抗素子が2次元アレイ状にならべられた磁気ランダムア クセスメモリ回路において、接続されているすべてのセ ンス線と選択されていない全てのワード線の電位が等し く保たれ、かつ選択されているワード線が接地され、あ らかじめ高電圧に充電されたコンデンサがセンス線に電 圧降下索子を介して接続され、前記コンデンサが充電電 荷を電圧降下素子、センス線、磁気抵抗素子およびワー ド線を介して放電可能にこれらに接続されていることを 特徴とする磁気ランダムアクセスメモリ回路。

1

【請求項2】 Xデコーダを含んで複数のワード線が延 び出るX周辺回路部と、Yデコーダを含み複数のセンス 線が延び出るY周辺回路部と、前記ワード線とセンス線 の各交点において、その一端がワード線に、他端がセン ス線にそれぞれ接続されるように、磁気抵抗素子がアレ イ状に配列されたセルアレイとで構成された磁気ランダ ムアクセスメモリ回路において、Y周辺回路部では、互 いに直列接続した第1のMOSトランジスタおよび第2 のMOSトランジスタが各センス線に直列接続され、第 1のMOSトランジスタはその一端子がセンス線に、他 端子が第2のMOSトランジスタの一端子に、ゲートが 基準電圧部にそれぞれ接続され、第2のMOSトランジ スタはその一端子が第1のMOSトランジスタの一端子 に、他端子が電源に、ゲートがYデコーダ部にそれぞれ 接続され、第1のMOSトランジスタおよび第2のMO Sトランジスタの接続部に出力線が接続され、かつその 接続部がコンデンサを介して接地され、一方、X周辺回 路部では、Xデコーダ信号をゲート信号として互いに相 30 補的に動作する、互いに直列接続された第3のMOSト ランジスタおよび第4のMOSトランジスタの接続部が ワード線に接続され、第3のMOSトランジスタの他端 は電源に接続され、第4のMOSトランジスタの他端は 接地されていることを特徴とする請求項1 に記載の磁気 ランダムアクセスメモリ回路。

【請求項3】 同一のワード線および隣接する2本のセ ンス線間に1対の磁気抵抗素子が接続され、磁気抵抗素 子の一方が記憶セルとされ、他方がその記憶セルと常に 相補のデータを記憶する参照セルとされて、記憶セルと 参照セルの各抵抗値状態にもとづく各コンデンサの電圧 差を検出可能としたことを特徴とする請求項2に記載の 磁気ランダムアクセスメモリ回路。

【請求項4】 複数のX周辺回路部および複数のセルア レイがY周辺回路部に対してそれぞれ対象に配置され、 各セルアレイに対してYデコーダが共通に接続され、各 セルアレイにおいて少なくとも1本以上のワード線とそ のワード線と交差する各センス線との間に参照セルとな る基準抵抗が接続されて、一方のセルアレイ中の磁気抵 抗索子からなる記憶セルと、他方のセルアレイ中の基準 50 電位とを比較する比較器などから構成される制御回路の

抵抗からなる参照セルとの各抵抗値状態にもとづく各コ ンデンサの電圧差を検出可能としたことを特徴とする請 求項2に記載の磁気ランダムアクセスメモリ回路。

【請求項5】 Xデコーダを含んで複数のワード線が延 び出るX周辺回路部と、Yデコーダを含み複数のセンス 線が延び出るY周辺回路部と、前記ワード線とセンス線 の各交点において、一端がワード線に、他端がセンス線 にそれぞれ接続されるように磁気抵抗索子がアレイ状に 配列されたセルアレイとで構成された磁気ランダムアク セスメモリ回路において、Y周辺回路部には、各センス 線に対応して、各一端が電源線に接続され、各他端が第 1のコンデンサおよび第2のコンデンサを介してそれぞ れ接地され、それぞれのゲートにYデコーダ信号が入力 される第5のMOSトランジスタおよび第6のMOSト ランジスタが並列に配置され、第5のMOSトランジス タおよび第6のMOSトランジスタのコンデンサ側の各 端子が、各ゲートにYデコーダ信号が入力されて互いに 相補的に動作する第7のMOSトランジスタおよび第8 のMOSトランジスタを介して接続され、さらに第7の MOSトランジスタおよび第8のMOSトランジスタの 直列接続部から、ゲートに基準電圧を入力する第9のM OSトランジスタを介してセンス線が延び出し、第1の コンデンサと第5のMOSトランジスタとの接続部およ び第2のコンデンサと第6のMOSトランジスタとの接 統部に得られる信号差が検出され、一方、X周辺回路部 では、Xデコーダ信号をゲート信号として互いに相補的 に動作する、互いに直列接続された第10のMOSトラ ンジスタおよび第11のMOSトランジスタの接続部が 各ワード線と接続され、第10のMOSトランジスタの 一端は電源に接続され、第11のMOSトランジスタの 一端が接地されて、XデコーダとYデコーダとの相対的 動作タイミングを制御するタイミング制御回路が設けら れていることを特徴とする請求項1に記載の磁気ランダ ムアクセスメモリ回路。

【請求項6】 センス線の電位を一定に保つ第1のMO Sトランジスタ、またはワード線の電位を一定に保つ第 3のMOSトランジスタ、もしくはそれら両方の第1の MOSトランジスタおよび第3のMOSトランジスタの ゲートに、基準電位とセンス線またはワード線の電位と を比較する比較器などから構成される制御回路の出力が 入力されるようにして、センス線またはワード線の電位 が帰還制御されるようにしたことを特徴とする請求項2 乃至請求項4のいずれかに記載の磁気ランダムアクセス メモリ回路。

【請求項7】 センス線の電位を一定に保つ第9のMO Sトランジスタ、またはワード線の電位を一定に保つ第 10のMOSトランジスタ、もしくはそれら両方の第9 のMOSトランジスタおよび第10のMOSトランジス タの各ゲートに、基準電位とセンス線またはワード線の 3

出力が入力されるようにしてセンス線またはワード線の 電位が帰還制御されるようにしたことを特徴とする請求 項5に記載の磁気ランダムアクセスメモリ回路。

【請求項8】 基準電位とセンス線またはワード線との電位を比較する比較器などから構成される制御回路が、メモリ回路が記憶読み出し動作を行う前に各センス線、各ワード線の電位を等しくするために、あらかじめ更正する機能を有することを特徴とする請求項6または請求項7に記載の磁気ランダムアクセスメモリ回路。

【請求項9】 磁気抵抗素子がトンネル型磁気抵抗素子 10 であることを特徴とする請求項1乃至請求項8に記載の磁気ランダムアクセスメモリ回路。

【請求項10】 磁気抵抗素子が巨大磁気抵抗効果素子であることを特徴とする請求項1乃至請求項8に記載の磁気ランダムアクセスメモリ回路。

#### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明はランダムアクセスメモリ回路、特に磁気ランダムアクセスメモリ(Magnetic Random Access Memory。以下、MRAMという)回路に関する。

## [0002]

【従来の技術】MRAM回路は、多数のメモリセルがワード線とビット線の交点に配置されている。基本的には、そのメモリセルは絶縁層あるいは金属層を挟んだ二枚の強磁性層から構成されている。デジタル情報は強磁性層の磁化の向きによって表されており、その情報は意図的に書き換えられない限り、無限に保持される。メモリセルの状態を書き換えるために、ワード電流とビット電流により関値より大きな合成磁場をメモリセルに印加 30 し、強磁性層の磁化を反転させる。

【0003】第1の技術として、米国特許第57485 19号およびIEEE Transaction On Components Packaging and Manufacturing Technology -Part A. Uol. 170, No. 3, PP. 3 73-379に、記憶セルとして巨大磁気抵抗効果(G MR:giant magneto-resistiv e) 素子を用いたMRAM回路が開示されている。この MRAM回路は、図7に示すように、一般的に半導体基 40 板上に形成され、他の回路が同一基板上に混載される。 MRAM回路はメモリアレイである第1アレイ604お よび第2アレイ605、デコーダである行デコーダ60 2および列デコーダ603および比較器606より構成 される。行デコーダ602と列デコーダ603は、アド レスバス601にそれぞれ接続されている。第1アレイ 604および第2アレイ605のうちの一方は読み出し 時の参照セルとして用いられる。それぞれのセルアレイ において、1つの行には複数のGMR素子が直列接続さ

2アレイ605の双方の選択された行に電流を流し、生 じた電圧の差分を比較器606で検出する。

【0004】第2の従来技術として、米国特許第5640343号に、トンネル型磁気抵抗(TMR:tunneling magneto-resistive)素子を記憶セルとして用いて、それぞれのワード線とセンス線の交点に一つの記憶セルを配したメモリアレイをもつMRAM回路が開示されている。このMRAM回路は、図8に示すように、行デコーダ701、702と、列デコーダ703、704と、これらに接続される交点に磁気トンネル接合素子とを有するマトリックス回路により構成されている。このMRAM回路は、記憶情報をセンス電流の大小に対応させて動作するが、この開示において、電圧あるいは電流の検出方法、比較器(センスアンブ)への接続方法については記述されていない。【0005】

【発明が解決しようとする課題】第1の従来技術では、 直列接続の記憶セルの抵抗を直接検出する。この抵抗に は、行に直列接続されたトランジスタのオン抵抗も含ま 20 れている。また、記憶セルアレイと参照セルアレイが分 離され、それらの距離が離れている。そのため、それぞ れの比較信号に寄生要素が含まれ易く、充分な動作マー ジンの実現が困難であった。そのため、記憶セルのウェ ハ上での特性の均一性が要求された。また、複数の直列 に接続された記憶セルの電圧を検出するため、行全体の 抵抗に比べて抵抗の磁気変化分が小さくなり、素子ばら つき、ノイズ耐性に劣る。また、検出感度を大きくする ためには、検出電流を大きくするか、GMR素子を細長 くして素子抵抗を大きくする必要がある。これらは、消 費電力の増大および回路面積の増大を招くという問題が ある。

【0006】第2の従来技術では各記憶セルにダイオードを備えている。また、これと同様に各セルにトランジスタを備えたセルも容易に構成することができる。しかし、ダイオードあるいはトランジスタを備えた記憶セルは、セルの構成が複雑になるため、集積化を妨げる。しかし、完全にオン、オフのスイッチとして動作しないは、各セル間の電流の回り込みなどを考慮する必要があり、容易ではない。また、一般的なGMR素子では、膜面に平行に電流を流すため、基本抵抗は配線抵抗と同等である。従って、配線とトランジスタと磁気抵抗素子を直列接続して、全体の電圧を直接測定する方法を用いると、配線と、トランジスタでの電圧降下が無視できず、高精度な読み出し回路(センスアンプ)が必要となる。

レスバス601にそれぞれ接続されている。第1アレイ 【0007】さらに、Journal of Magn 604および第2アレイ605のうちの一方は読み出し etics Society of Japan、Uo 時の参照セルとして用いられる。それぞれのセルアレイ 1.23、No.1-2、PP.55-57に述べられ において、1つの行には複数のGMR素子が直列接続さ ているように、トンネル型磁気抵抗素子は、接合の両端 れている。読み出し時には、第1アレイ604および第 50 に印加される電圧が増加するに従い、磁気抵抗比(MR

比)が減少する。これは、一般にバイアス効果と呼ばれ、周知である。このパイアス効果によりTMR素子の両端に大きな電圧をかけても、磁気による素子電圧の変化分は比例して大きくなるわけではなく、従って高感度な読み出し回路が必要となる。また、Journalof MagneticMaterials Uol.198-199、PP.164-166などで述べられているように、薄いトンネルバリアを用いているTMR素子の両端に大きな電圧をかけることは、トンネルバリアを電界、熱などで破壊10し、素子寿命を短くするという問題がある。

【0008】本発明は、ウェハ上での場所に依存する磁気抵抗素子の特性ばらつきの影響を極力排除し、動作マージンの広い磁気ランダムアクセスメモリ回路を提供することを目的とする。また、本発明は、磁気抵抗素子と直列に接続された配線およびトランジスタの抵抗による電圧降下がもたらす、読み出し回路の検出感度の低下を防ぎ、高精度かつ高速な読み出しが可能な磁気ランダムアクセスメモリ回路を提供することを目的とする。さらに本発明は、特にトンネル型磁気抵抗素子を用いて、磁気抵抗のバイアス効果およびトンネルバリアの破壊を防止し、高精度かつ高速な読み出しが可能な磁気ランダムアクセスメモリ回路を提供することを目的とする。さらに、本発明では、基本記憶セル内のダイオードまたはトランジスタを排除し、高集積化が可能な磁気ランダムアクセスメモリ回路を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】前記目的達成のため、本発明にかかる磁気ランダムアクセスメモリ回路は、互いに交差する複数のセンス線と複数のワード線を持ち、セ 30 ンス線とワード線の各交点に磁気抵抗素子が2次元アレイ状にならべられた磁気ランダムアクセスメモリ回路において、接続されているすべてのセンス線と選択されていない全てのワード線の電位が等しく保たれ、かつ選択されているワード線が接地され、あらかじめ高電圧に充電されたコンデサがセンス線に電圧降下素子を介して接続され、前記コンデンサが充電電荷を電圧降下素子、センス線、磁気抵抗素子およびワード線を介して放電可能にこれらに接続されていることを特徴とする。

【0010】また、本発明にかかる磁気ランダムアクセ 40 スメモリ回路は、Xデコーダを含み複数のワード線が延び出るX周辺回路部と、Yデコーダを含み複数のセンス線が延び出るY周辺回路部と、前記ワード線とセンス線の各交点において、一端がワード線に、他端がセンス線にそれぞれ接続されるように、磁気抵抗素子がアレイ状に配列されたセルアレイとで構成された磁気ランダムアクセスメモリ回路において、Y周辺回路部では、互いに直列接続した第1のMOSトランジスタおよび第2のMOSトランジスタが各センス線に直列接続されて、第1のMOSトランジスタはその一端子がセンス線に、他端 50

子が第2のMOSトランジスタの一端子に、ゲートが基準電圧部にそれぞれ接続され、第2のMOSトランジスタはその一端子が第1のMOSトランジスタの一端子に、他端子が電源に、ゲートがYデコーダ部にそれぞれ接続され、第1のMOSトランジスタおよび第2のMOSトランジスタの接続部に出力線が接続され、かつその接続部がコンデンサを介して接地され、一方、X周辺回路部では、Xデコーダ信号をゲート信号として互いに相補的に動作する、互いに直列接続された第3のMOSトランジスタの接続部がワード線に接続され、第4のMOSトランジスタの他端は接地されていることを特徴とする。

【0011】また、本発明にかかる磁気ランダムアクセスメモリ回路は、同一のワード線および隣接する2本のセンス線間に1対の磁気抵抗素子が接続され、磁気抵抗素子の一方が記憶セルとされ、他方がその記憶セルと常に相補のデータを記憶する参照セルとされて、記憶セルと参照セルの各抵抗値状態にもとづく各コンデンサの電圧差が検出されることを特徴とする。

【0012】また、本発明にかかる磁気ランダムアクセスメモリ回路は、複数のX周辺回路部および複数のセルアレイがY周辺回路部に対してそれぞれ対象に配置され、各セルアレイに対してYデコーダが共通に接続され、各セルアレイにおいて少なくとも1本以上のワード線とそのワード線と交差する各センス線との間に参照セルとなる基準抵抗が接続されて、一方のセルアレイ中の磁気抵抗素子からなる記憶セルと、他方のセルアレイ中の基準抵抗からなる参照セルとの各抵抗値状態にもとづく各コンデンサの電圧差が検出されることを特徴とする。

【0013】また、本発明にかかる磁気ランダムアクセ スメモリ回路は、Xデコーダを含み複数のワード線が延 び出るX周辺回路部と、Yデコーダを含み複数のセンス 線が延び出るY周辺回路部と、前記ワード線とセンス線 の各交点において、一端がワード線に、他端がセンス線 にそれぞれ接続されるように磁気抵抗素子がアレイ状に 配列されたセルアレイとで構成された磁気ランダムアク セスメモリ回路において、Y周辺回路部には、各センス 線に対応して、各一端が電源線に接続され、各他端が第 1のコンデンサおよび第2のコンデンサを介してそれぞ れ接地され、それぞれのゲートにYデコーダ信号が入力 される第5のMOSトランジスタおよび第6のMOSト ランジスタが並列に配置され、第5のMOSトランジス タおよび第6のMOSトランジスタのコンデンサ側の各 端子が、各ゲートにYデコーダ信号が入力されて互いに 相補的に動作する第7のMOSトランジスタおよび第8 のMOSトランジスタを介して接続され、さらに第7の MOSトランジスタおよび第8のMOSトランジスタの 直列接続部から、ゲートに基準電圧を入力する第9のM OSトランジスタを介してセンス線が延び出し、第1の コンデンサと第5のMOSトランジスタとの接続部およ び第2のコンデンサと第6のMOSトランジスタとの接 統部に得られる信号差が検出され、一方X周辺回路部で は、Xデコーダ信号をゲート信号として互いに相補的に 動作する、互いに直列接続された第10のMOSトラン ジスタおよび第11のMOSトランジスタの接続部が各 ワード線と接続され、第10のMOSトランジスタの一 端は電源に接続され、さらに第11のMOSトランジス タの一端が接地されて、XデコーダとYデコーダとの相 10 対的動作タイミングを制御するタイミング制御回路を設 けられていることを特徴とする。

【0014】また、本発明にかかる磁気ランダムアクセ スメモリ回路は、センス線の電位を一定に保つ第1のM OSトランジスタ、またはワード線の電位を一定に保つ 第3のMOSトランジスタ、もしくはそれら両方の第1 のMOSトランジスタおよび第3のMOSトランジスタ のゲートに、基準電位とセンス線またはワード線の電位 とを比較する比較器などから構成される制御回路の出力 位が帰還制御されるようにしたことを特徴とする。

【0015】また、本発明にかかる磁気ランダムアクセ スメモリ回路は、センス線の電位を一定に保つ第9のM OSトランジスタ、またはワード線の電位を一定に保つ 第10のMOSトランジスタ、もしくはそれら両方の第 9のMOSトランジスタおよび第10のMOSトランジ スタのゲートに、基準電位とセンス線またはワード線の 電位とを比較する比較器などから構成される制御回路の 出力が入力されるようにしてセンス線またはワード線の 電位が帰還制御されるようにしたことを特徴とする。

【0016】また、本発明にかかる磁気ランダムアクセ スメモリ回路は、基準電位とセンス線またはワードと線 の電位を比較する比較器などから構成される制御回路 が、メモリ回路が記憶読み出し動作を行う前に各センス 線、各ワード線の電位を等しくするために、あらかじめ 更正する機能を有することを特徴とする。

【0017】また、本発明にかかる磁気ランダムアクセ スメモリ回路は、磁気抵抗素子がトンネル型磁気抵抗素 子であることを特徴とする。

【0018】また、本発明にかかる磁気ランダムアクセ 40 スメモリ回路は、磁気抵抗素子が巨大磁気抵抗効果素子 であることを特徴とする。

## [0019]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の一形態を図 について説明する。図1は、本発明の磁気ランダムアク セスメモリ(以下、MRAMという)回路を示し、とこ では、一例として4×4ビットのMRAM回路を示した が、用途に応じてm×nビットのMRAM回路を構成で きる。図示したように、本発明のMRAM回路は、Yデ

102、Xデコーダ (X-decoder) 103を含 むX周辺回路104およびセルアレイ105から構成さ れる。

【0020】Y周辺回路102は、Yデコーダ101 と、ゲートがYデコーダ101に接続されたMOSトラ ンジスタ109~112、CのMOSトランジスタ10 9~112に接続された電源106、ゲートに基準電圧 部107からの出力が接続されたMOSトランジスタ1 17~120、片側が接地されたコンデンサ113~1 16で構成されている。MOSトランジスタ109~1 12とMOSトランジスタ117~120およびコンデ ンサ113~116はそれぞれ互いに接続されており、 これらの接続点には、コンデンサ113~116の電位 を検出するため、出力線153~156を介し後段の出 力回路に接続されている。また、MOSトランジスタ1 17~120の他方の不純物領域は、セルアレイ105 のセンス線121~124にそれぞれ接続されている。 【0021】X周辺回路104は、Xデコーダ103 と、ゲートがXデコーダ103に接続されたMOSトラ が入力されるようにして、センス線またはワード線の電 20 ンジスタ129~132、これと相補に動作するMOS トランジスタ125~128、MOSトランジスタ12 5~128に接続された電源108から構成される。M OSトランジスタ129~132の一方の不純物領域は 接地され、MOSトランジスタ129~132の他方の 不純物領域と、MOSトランジスタ125~128は相 互に接続されている。また、この接続点には、セルアレ イ105のワード線133~136とそれぞれ接続され ている。セルアレイ105は、センス線121~12 4、ワード線133~136および磁気抵抗素子137 30 ~152で構成される。磁気抵抗素子137~152は それぞれ、センス線121~124とワード線133~ 136の交点に配置され、センス線121~124とワ ード線133~136の双方に接続されている。なお、 磁気抵抗素子137~152としてトンネル型磁気抵抗 素子や巨大磁気抵抗効果素子が用いられる。

【0022】MRAM回路が待機状態にあるときには、 MOSトランジスタ109~112はオン状態になって おり、コンデンサ113~116は充電され、所定の初 期電圧(Voo)になる。同様に、コンデンサ113~1 16と接続されているMOSトランジスタ117~12 0の入力側は所定の初期電圧(V。。)である。また、と のとき、出力線153~156にも同様の電圧V。か生 じている。MOSトランジスタ117~120は、セン ス線121~124を一定の低電圧に保持するために設 けられたMOSトランジスタである。MOSトランジス タ117~120の出力側の電圧(V,)は、基準電圧 部107の発生する基準電圧(V.,,)と、MOSトラ ンジスタ117~120の閾値特性で決められる一定の 降下電圧(Var.)で決定され、MOSトランジスタ1 コーダ(Y-decoder)101を含むY周辺回路 50 17~120の入力側の電圧(V。)が変動しても出力

側の電圧(V<sub>s</sub>)は変動しない。V<sub>s</sub>、V<sub>ss</sub>、V<sub>ss</sub>。\* \*間には、

$$V_s = V_{ref} - V_{drp}$$
 (1216),  $V_0 > V_s$ ) ............. (1)

(6)

の関係が成り立つ。従って、すべてのセンス線121~ 124は等電位(V、)状態にある。

【0023】MOSトランジスタ125~128とMO Sトランジスタ129~132は、Xデコーダ103か らの信号に応じて、相補に動作する。MRAM回路が待 機状態にある時には、MOSトランジスタ125~12 8がオンしており、MOSトランジスタ129~132 3~136は、それぞれMOSトランジスタ125~1 28を介して接続されて、センス線121~124と同 様に、すべてのワード線133~136は等電位(V 。)状態に保たれている。

【0024】ワード線133~136をセンス線121 ~124と等電位のV。に保つためには、いくつかの方 法が考えられる。具体的には、例えば、図1において電 源108でV。を与えることにより、ワード線133~ 136をV。に保つ事が可能である。別の方法として は、MOSトランジスタ125のゲートに接続している 20 インバータ157は、例えば、図2に示したようなP型 MOSトランジスタ158とN型MOSトランジスタ1 59とから構成される。この場合、P型MOSトランジ スタ158のソース電極と基準電圧部107を接続し、 MOSトランジスタ125の閾値特性により、センス線 121~124と同様にワード線133をV、に保つ事 が可能となる。これらはワード線133~136をV。 に保つための一例である。

【0025】次に、例えば磁気抵抗素子142に保持さ れたデータを読み出す場合について説明する。磁気抵抗 30 素子142はセルアレイの2行2列に位置している。は じめに、X デコーダ103からの信号により、MOSト ランジスタ130がオンになり、これと同時にMOSト ランジスタ126がオフとなる。従って2行目のワード 線134はMOSトランジスタ130を介して接地さ れ、電源106、MOSトランジスタ110、MOSト ランジスタ118、センス線122、磁気抵抗素子14 2、ワード線134、MOSトランジスタ130の順 に、電流が流れる。この時、同一のワード線134に接 続されている磁気抵抗素子141、143、144にも 同様に電流が流れるが、これについては後述する。

【0026】ここで重要なのは、すべてのセンス線12 1~124はMOSトランジスタ117~120によ り、等電位(V、)に保たれていることと、選択されて いないワード線133、135、136も、それぞれM OSトランジスタ125、127、128により、等電 位(V,)に保たれていることである。このために、各 セルにMOSトランジスタあるいは、ダイオードを用い ずとも、意図しない経路からの電流の流入を防ぐことが よび各磁気抵抗素子141~144の抵抗値から決定さ れる大きさの電流が流れる。

【0027】2行目のワード線134の選択に続いて、 Yデコーダ101のからの信号により2列目のセンス線 122が選択される。この時、MOSトランジスタ11 0はオフとなり、2列目のセンス線122は電源106 から切り離されるが、コンデンサ114に充電された電 はオフ状態である。この時、電源108とワード線13 10 荷を放電しながら、磁気抵抗素子142には電流が流れ つづける。この結果、コンデンサ114に生じる電圧、 すなわち、MOSトランジスタ118の入力側の電圧は 低下するが、MOSトランジスタ118の出力側の電圧 (V,)は前述したように(1)式で決定付けられるた め、変化せず、一定に保たれる。このとき、 t 時間後の コンデンサ114に生じn電圧の時間変化V。(t) は、初期電圧V。。、コンデンサ114の容量C、センス 線122に流れる電流I、、MOSトランジスタ118 の出力側の電圧V、およびMOSトランジスタ118の 負荷抵抗となるセンス線122、磁気抵抗素子142、 ワード線134、MOSトランジスタ130の合成抵抗 Rを用いると、(2)式に示す通りとなる。

[0028]

【数1】

$$V_{D}(t) = V_{D0} - \frac{1}{C} \int I_{S} dt = V_{D0} - \frac{V_{S}}{CR} t$$
 ...(2)

【0029】(2)式に示したように、コンデンサ11 4に生じる電圧の時間変化は磁気抵抗素子142の抵抗 により変化率が異なる。すなわち、磁気抵抗素子142 が高抵抗状態にある時には、コンデンサ114に生じる 電圧の時間変化は小さく、反対に磁気抵抗素子142が 低抵抗状態にある時には、コンデンサ114に生じる電 圧の時間変化は大きい。ある一定時間経過後に、コンデ ンサ114の電圧あるいは電圧変化を出力線154を通 して検出することで、磁気抵抗素子142の抵抗状態す なわち保持しているデータを読み出すことができる。

【0030】本発明のMRAM回路では、磁気抵抗素子 142に印加される電圧はV,であるので、磁気抵抗素 子142を破壊する電圧あるいは、バイアス依存性によ 40 り著しく特性を劣化させる電圧よりも小さく保つことが できる。しかしながら、コンデンサ114の作用によ り、出力線154に生じる電圧は、後段の検出回路に十 分な程度まで大きくすることができる。また、本発明の MRAM回路では、磁気抵抗素子142と直列につなが れた配線抵抗、MOSトランジスタ130の抵抗が大き い、あるいは、磁気抵抗素子142の磁気抵抗比が十分 大きく取れないとしても、(2)式のコンデンサ113 ~116の容量C、磁気抵抗素子に印加する電圧V。、 磁気抵抗素子137~152の電気抵抗値およびコンデ でき、センス線121~124にはそれぞれ電圧V, お 50 ンサの放電に要する時間 t を最適化することで、十分な 10

30

11 読み出し電圧を得ることができる。

【0031】本発明のMRAM回路は、記憶セル構成が 非常に簡単であるため、高集積化を行いやすい。読み出 し速度は、主に、コンデンサ113~116の容量C、 磁気抵抗素子137~152の電気抵抗値および磁気抵 抗素子137~152に印加する電圧V、により決定さ れ、これらのパラメータを最適化することで非常に高速 な読み出しが可能である。また、コンデンサ113~1 16の充電は待機時間中に行われ、読み出し速度には影 響しない。

【0032】また、前述したように、本回路では、同一 のワード線134に接続されている磁気抵抗素子14 1、143、144にも同様に電流が流れる。従って、 MOSトランジスタ110と同様に、MOSトランジス タ109、111、112もオフにすると、磁気抵抗素 子141、143、144に記録された情報を、それぞ れ、出力線153、155、156から同時に並行して 読み出すことができる。

【0033】さらに、読み出しの消費電力は、基本的に コンデンサに充電し、放電される電気量であるため、非 20 常に小さくすることができる。特に前述の並列競み出し を行った場合には、読み出しデータ量に対する消費電力 の効率が高い。また、例に示したデータ読み出しのシー ケンスでは、MOSトランジスタ130がオンになり、 これと同時にMOSトランジスタ126がオフになった 後に、MOSトランジスタ110がオフとなっている が、これらのMOSトランジスタのスイッチの順序は逆 になっても良いし、また同時にスイッチさせることも本 質的には可能である。

【0034】図3は、本発明の実施の他の形態を示す。 図3に示したMRAM回路は、基本的には図1に示した 回路と同じ動作をするが、同一のワード線に接続され、 かつ隣接した2本のセンス線に接続された2つの磁気抵 抗素子を対とし、お互いに相補のデータを書き込むこと を特徴としている。すなわち、一方の磁気抵抗素子が高 抵抗状態の時には、他方の磁気抵抗素子は必ず低抵抗状 態になるように、それぞれの磁気抵抗素子の磁化方向を 設定する。記憶データが"1"である場合に、どちらの磁 気抵抗素子を高抵抗状態にするかは任意であり、回路ど とに決めることができる。それぞれの磁気抵抗素子に は、センス線とMOSトランジスタを介してコンデンサ が接続されている。2つのコンデンサの電圧を差動増幅 器を用いて比較し、この差動増幅器の出力をデータ出力 としている。この回路では、2つの磁気抵抗素子を用い て1ビットの情報を記憶するので、図3に示したMRA M回路は、4×2=8ビットの情報を記憶する回路の例 である。

【0035】次に、例えば磁気抵抗素子241、242 に保持されたデータを読み出す場合について説明する。

素子242はセルアレイの2行2列に位置している。は じめにXデコーダ203からの信号により、MOSトラ ンジスタ230がオンになり、これと同時にMOSトラ ンジスタ226がオフとなる。従って、2行目のワード 線234はMOSトランジスタ230を介して接地さ れ、電源206、MOSトランジスタ209、MOSト ランジスタ217、センス線221、磁気抵抗素子24 1、ワード線234、MOSトランジスタ230と、電 流が流れる。また同様に、電源206、MOSトランジ スタ210、MOSトランジスタ218、センス線22 2、磁気抵抗素子242、ワード線234、MOSトラ ンジスタ230の経路でも電流が流れる。

【0036】すべてのセンス線221~224はMOS トランジスタ217~220によって等電位(V,)に 保たれており、また選択されていないワード線233、 235、236もそれぞれMOSトランジスタ225、 227、228により、等電位(V,)に保たれてい る。このため、各セルにMOSトランジスタあるいは、 ダイオードを用いずとも、意図しない経路からの電流の 流入を防ぐことができ、センス線221~224にはそ れぞれV。および各磁気抵抗素子241~244の抵抗 値から決定される大きさの電流が流れる。

【0037】2行目のワード線234の選択に続いて、 Yデコーダ201のからの信号により1列目のセンス線 221と、2列目のセンス線222が選択される。この 時、MOSトランジスタ209、210はオフとなり、 1列目のセンス線221と2列目のセンス線222は電 源206から切り離されるが、コンデンサ213、21 4に充電された電荷を放電しながら、磁気抵抗素子24 1、242には電流が流れつづける。この結果、コンデ ンサ213、214に生じる電圧、すなわち、MOSト ランジスタ217、218の入力側の電圧は低下する が、MOSトランジスタ217、218の出力側の電圧 (V,)は前述したように(1)式で決定付けられるた め、変化せず、一定に保たれる。このとき、 t 時間後の コンデンサ213、214に生じるの電圧の時間変化V 。(t)は、(2)式に示した通りである。

【0038】(2)式に示したように、コンデンサ21 3、214に生じる電圧の時間変化は磁気抵抗索子24 1、242の抵抗により変化率が異なる。例えば、記憶 データが"1"であるときには、磁気抵抗素子241が高 抵抗状態、かつ、磁気抵抗素子242が低抵抗状態であ るとすると、コンデンサ213の電圧低下よりコンデン サ214の電圧低下の時間変化が大きい。反対に記憶デ ータが"0"であるときには、磁気抵抗素子241が低抵 抗状態、かつ、磁気抵抗素子242が高抵抗状態とな り、コンデンサ213の電圧低下よりコンデンサ214 の電圧低下の時間変化は小さい。ある一定時間経過後 に、コンデンサ213とコンデンサ214の電圧の差を 磁気抵抗素子241はセルアレイの2行1列、磁気抵抗 50 差動増幅器253で判定し、その判定結果を読み出しデ

ータとして出力線255より出力する。 【0039】あるt時間経過後のコンデンサ213とコ\*

【0040】ととでR、、R。はそれぞれ、磁気抵抗素 子が低抵抗状態と高抵抗状態でのMOSトランジスタの 負荷抵抗(負荷となるセンス線、磁気抵抗素子、MOS トランジスタ230の合成抵抗)である。(3)式にお いて、例えばコンデンサの容量CをlpF、MOSトラ ンジスタの出力側の電圧V、を250mV、磁気抵抗素 子が低抵抗状態のR、を10kQ、高抵抗状態の時のR 10 "を12kΩと容易に実現可能な値を仮定し、コンデン サ213、214の放電時間を24msecとすると、 記憶データの" l"、" O" に応じてV。υτ (24ns ec)が±100mVの出力が得られることがわかる。 既存の半導体DRAMのセンスアンプ(差動増幅器)の 入力電圧(検出電圧)は100mV程度になっており、 この±100mVの信号は容易に検出できることは自明

【0041】との実施の形態によるMRAM回路では、 磁気抵抗索子241、242に印加される電圧はV。で 20 あるので、磁気抵抗素子241、242を破壊する電圧 あるいは、著しく特性を劣化させる電圧よりも小さく保 つことができる。しかしながら、コンデンサ213、2 14の作用により、差動増幅器(検出器)253に入力 される電圧は十分な程度まで大きくすることができ、一 般的な検出回路で十分にデータを検出できる。また、読 み出し速度は、主に、コンデンサの容量C、磁気抵抗素 子の電気抵抗値および磁気抵抗素子に印加する電圧V。 により決定され、これらのパラメータを最適化すること で非常に高速な読み出しが可能である。また、コンデン 30 サの充電は待機時間中に行われ、読み出し速度には影響 しない。

【0042】さらに、記憶セル構成が非常に簡単である ため、髙集積化を行いやすい。また隣接する磁気抵抗素 子からの信号を参照データとするので、プロセスばらつ きに対する回路動作の安定性に優れている。また、前記 MR AM回路では、磁気抵抗素子と直列につながれた配 線抵抗、MOSトランジスタの抵抗が大きい、あるい は、磁気抵抗索子の磁気抵抗比が十分大きく取れないと しても、(2)式のコンデンサの容量C、磁気抵抗素子 40 に印加する電圧V。、磁気抵抗素子の電気抵抗値および コンデンサの放電に要する時間 t を最適化することで、 十分な読み出し電圧を得ることができる。

【0043】さらに、前述したように、同一のワード線 234に接続されている磁気抵抗素子243、244に も同様に電流が流れる。従ってMOSトランジスタ20 9、210と同様に、MOSトランジスタ211、21 2もオフにすると、磁気抵抗素子243、244に記録 された情報も差動増幅器(検出器)254から同時に並 \*ンデンサ214の電圧の差Vour (t)は(2)式にも とづき(3)式に示すようにして求められる。

14

 $V_{\text{out}}(t) = (V_s / C) \{ (1/R_L) - (1/R_H) \} t \cdots (3)$ 

電力は、基本的にコンデンサに充電し、放電される電気 量であるため、非常に小さくすることができる。特に前 述の並列読み出しを行った場合には、読み出しデータ量 に対する消費電力の効率が高い。なお、前記データ読み 出しのシーケンスは一例であり、別のシーケンスを採用 することは任意である。

【0044】図4は本発明の実施の他の形態を示す。図 4に示したMR AM回路は、基本的には図3に示した回 路と同じ動作をするが、出力を差動増幅で比較する際の 参照信号は、相補のデータが書き込まれた磁気抵抗素子 ではなく、基準抵抗から得ることを特徴としている。こ とでは、MRAM回路は、Yデコーダ301を含むY周 辺回路302、第1のXデコーダ303を含む第1のX 周辺回路304、第1のセルアレイ305および前記の Y周辺回路302に対して、それぞれ対称的な位置に配 置される、第2のXデコーダ306を含む第2のX周辺 回路307、第2のセルアレイ308、から構成されて いる。それぞれのセルアレイ305、308における、 少なくとも1本以上のワード線には、基準抵抗が接続さ れる。図4に示した例では、第1のセルアレイ305で は、ワード線313に基準抵抗315~318が接続さ れ、第2のセルアレイ308では、ワード線327に基 準抵抗328~331が接続されている。

【0045】との実施の形態によれば、例えば、第1の セルアレイ305のセンス線310とワード線314に 接続された磁気抵抗素子320の情報を読み出す場合に は、第2のセルアレイ308のセンス線324とワード 線327に接続された基準抵抗329からの信号を参照 信号とし、第1 および第2のMR AM回路と同様の原理 を用いて、差動増幅器333を用いて出力を得る。ま た、この時、同一のワード線に接続されている、磁気抵 抗素子319、321、322に記憶された情報も、差 動増幅器332、334、335を用いて、基準抵抗3 28、330、331からの信号と比較することで並行 に読み出すことが可能である。なお、第1のセルアレイ 305のワード線313に接続された基準抵抗315~ 318は、第2のセルアレイ308に配置された磁気抵 抗素子の読み出しの際の参照に使用される。

【0046】従って、この実施の形態によるMRAM回 路は、記憶セル構成が非常に簡単であるため、高集積化 を行いやすい。また、基準抵抗315~318、328 ~331からの信号を参照データに用いることで、チッ プの面積効率が高く、高集積かつプロセスばらつきに対 する回路動作の安定性に優れる。また、各磁気抵抗素子 に印加される電圧はV、であるので、磁気抵抗素子を破 壊する電圧あるいは、著しく特性を劣化させる電圧より 行して読み出すことができる。また、読み出し時の消費 50 も小さく保つことができる。しかしながら、コンデンサ の作用により、差動増幅器(検出器)に入力される電圧は十分な程度まで大きくすることができ、一般的な検出回路で十分にデータを検出できる。さらに、MRAM回路の読み出し速度は、主にコンデンサの容量C、磁気抵抗素子の電気抵抗値および磁気抵抗素子に印加する電圧V,により決定され、これらのパラメータを最適化することで非常に高速な読み出しが可能である。また、コンデンサの充電は待機時間中に行われ、読み出し速度には影響しない。

15

【0047】また、磁気抵抗素子に対して直列につなが 10 る。れた配線抵抗、MOSトランジスタの抵抗が大きい、あるいは、磁気抵抗素子の磁気抵抗比が十分大きく取れないとしても、(2)式のコンデンサの容量C、磁気抵抗 素子に印加する電圧VS、磁気抵抗素子の電気抵抗値お まびコンデンサの放電に要する時間 t を最適化することで、十分な読み出し電圧を得ることができる。さらに、MRAM回路の読み出し時の消費電力は、基本的にコンデンサに充電し、放電される電気量であるため、非常に 小さくすることができる。特に前述の並列読み出しを行った場合には、読み出しデータ量に対する消費電力の効 20 室が高い。なお、例に示したデータ読み出しのシーケンスは一例であり、別のシーケンスを採用することは任意である。

【0048】図5は、本発明の実施の他の形態を示す。図5に示したMRAM回路は、基本的には図4に示した回路と同じ動作をするが、読み出しの対象となる磁気抵抗素子自身の状態を変化させて生成される信号を差動増幅の参照信号とする、自己参照式の読み出し方法である。ここでは、Yデコーダ401を含むY周辺回路404なよびセ30ルアレイ405から構成される。さらに、タイミング制御回路であるタイミングコントローラ406により、Yデコーダ401とXデコーダ403の動作タイミングを制御している。X周辺回路404は、前記の各実施の形態に記述されたものとほぼ同じである。

【0049】一方、Y周辺回路402は、Yデコーダ401、ゲートがYデコーダ401に接続された第5のMOSトランジスタ410、412、第6のMOSトランジスタ411、413、これらのMOSトランジスタ410~413に接続された電源407、ゲートにYデコ40一ダ401からの出力が接続され、お互いに相補に動作する第7および第8のMOSトランジスタ418、419および420、421、ゲートに基準電圧部408からの出力が接続された第9のMOSトランジスタ422、423、片側が接地されたコンデンサ414~417、出力を検出する差動増幅器446、447から構成されている。

【0050】この実施の形態では、MRAM回路が待機 または"1"を参照データとして書き込むか、一時的な 状態にあるときには、MOSトランジスタ410~41 中間状態に保ち、MOSトランジスタ418をオフ、M 3はオン状態になっており、コンデンサ414~417 50 OSトランジスタ419オンをにする。再び、MOSト

は充電され、所定の初期電圧 (Voo) になる。また、この時、MOSトランジスタ418、420はオン状態で、MOSトランジスタ419、421はオフ状態となっている。従って、MOSトランジスタ418、420を介して、コンデンサ414、416と接続されている第9のMOSトランジスタ422、423の入力側も所定の初期電圧である。第9のMOSトランジスタ422、423は、センス線424、425を一定の低電圧に保持するために設けられたMOSトランジスタである。

【0051】第9のMOSトランジスタ422、423の出力側の電圧は、基準電圧部408の発生する基準電圧( $V_{ror}$ )と、第9のMOSトランジスタ422、423の関値特性で決められる一定の降下電圧( $V_{oro}$ )で決定され、MOSトランジスタ422、423の入力側の電圧( $V_{oro}$ )が変動しても出力側の電圧( $V_{oro}$ )は変動せず、(1)式で決められる。このため、すべてのセンス線424、425は等電位( $V_{oro}$ )状態にある。同様に、待機状態では、第10のMOSトランジスタ426~429によりすべてのワード線434~437は等電位( $V_{oro}$ )状態に保たれている。

【0052】例えば、磁気抵抗素子440に保持された データを読み出す場合には、Xデコーダ403からの信 号により、第11のMOSトランジスタ431をオン、 同時に第10のMOSトランジスタ427をオフとす る。 との結果、MOSトランジスタ410、MOSトラ ンジスタ418、MOSトランジスタ422、磁気抵抗 素子440を通って電流が流れる。この時、すべてのセ ンス線424、425はMOSトランジスタ422、4 23により、また、選択されていないワード線434、 436、437もそれぞれ第10のMOSトランジスタ 426、428、429のオフ状態により、等電位 (V 。)に保たれている。従って、各セルにMOSトランジ スタあるいは、ダイオードを用いずとも、意図しない経 路からの電流の流入を防ぐことができ、センス線42 4、425には、それぞれVS および各磁気抵抗素子4 40、441の抵抗値から決定される大きさの電流が流 れる。次に、Yデコーダ401のからの信号により、M OSトランジスタ410はオフとなり、コンデンサ41 4に充電された電荷を放電しながら、磁気抵抗素子44 0には電流が流れつづける。この結果、コンデンサ41 4に生じる電圧は(2)式に従って、低下する。

【0053】次に、一定時間経過後に、一時的に、第11のMOSトランジスタ431をオフ、これと同時に第10のMOSトランジスタ427をオンとし、磁気抵抗素子440を通り流れていた電流を止める。その後、書き込み回路を動作させて、磁気抵抗素子440に"0"または"1"を参照データとして書き込むか、一時的な中間状態に保ち、MOSトランジスタ418をオフ、MOSトランジスタ418をオフ、MOSトランジスタ418をオフ、MOSトランジスタ418をオフ、MOSトランジスタ418をオフ、MOSトランジスタ418をオフ、MOSトランジスタ418オンをにする。再び MOSト

み出しのシーケンスは一例であり、別のシーケンスを採 用することは任意である。

18

ランジスタ431をオン、第10のMOSトランジスタ 427をオフとすると、MOSトランジスタ411、M OSトランジスタ419、第9のMOSトランジスタ4 22、磁気抵抗素子440の経路で電流が流れる。次 に、MOSトランジスタ411をオフとすると、コンデ ンサ415に充電された電荷を放電しながら、磁気抵抗 素子440には電流が流れ続ける。この結果、磁気抵抗 素子440の参照状態に応じて、コンデンサ415に生 じる電圧は低下する。

【0054】再び、一定時間経過後に、第11のMOS 10 トランジスタ431をオフ、とれと同時にMOSトラン ジスタ427をオンとし、磁気抵抗素子440を通り流 れていた電流を止め、コンデンサ414とコンデンサ4 15の電圧差を差動増幅器446を用いて、検出する。 最後に、磁気抵抗素子440に元のデータを再書き込み するか、または一時的な中間状態から定常状態に戻すと とにより、MR AM回路全体としてはデータの非破壊読 出しが実現される。

【0055】との実施の形態におけるMRAM回路で も、記憶セル構成が非常に簡単であるため、高集積化を 20 行いやすく、また、自己参照方式で検出できるために、 チップの面積効率が高く、高集積化が可能で、かつプロ セスばらつきに対する回路動作の安定性に優れている。 また、磁気抵抗素子440に印加される電圧はV。であ るので、磁気抵抗素子440を破壊する電圧、あるいは 著しく特性を劣化させる電圧よりも小さく保つことがで きる。しかし、コンデンサの作用により、差動増幅器 (検出器) に入力される電圧は十分な程度まで大きくす ることができ、一般的な検出回路で十分にデータを検出 できる。さらに、MRAM回路の読み出し速度は、主 に、コンデンサの容量C、磁気抵抗素子の電気抵抗値お よび磁気抵抗素子に印加する電圧V。により決定され、 これらのバラメータを最適化することで、非常に高速な 読み出しが可能である。また、コンデンサの充電は待機 時間中に行われ、読み出し速度には影響しない。

【0056】また、前記MRAM回路では、磁気抵抗素 子と直列につながれた配線抵抗、MOSトランジスタの 抵抗が大きい、あるいは、磁気抵抗素子の磁気抵抗比が 十分大きく取れないとしても、(2)式のコンデンサの 容量C、磁気抵抗素子に印加する電圧V、、磁気抵抗素 40 子の電気抵抗値およびコンデンサの放電に要する時間t を最適化することで、十分な読み出し電圧を得ることが できる。また、前述したように、本回路では、同一のワ ード線435に接続されている磁気抵抗素子441も同 様に電流が流れるため、同時に並行して読み出すことが できる。さらに、MRAM回路の読み出し時の消費電力 は、基本的にコンデンサに充電し、放電される電気量で あるため、非常に小さくすることができる。特に前述の 並列読み出しを行った場合には、読み出しデータ量に対 する消費電力の効率が高い。なお、例に示したデータ読 50 たMRAM回路では、磁気抵抗素子を破壊する電圧ある

【0057】図6は本発明の実施の他の形態を示す。と の形態にあっても、基本動作は前記各実施の形態と同じ である。なお、図1と同一の構成部分には同一符号を付 してある。ここでは、センス線506~509の電位を より正確に制御するために、比較器510~513を設 け、その出力をMOSトランジスタ501~504のゲ ートに入力している。比較器510~513の正の入力 (正帰還)は基準電圧部505に接続され、負の入力 (負帰還)は、それぞれセンス線506~509に接続

されている。これにより、何れかのセンス線の電位が基 準電圧部505の基準電圧より低い場合には、MOSト ランジスタ501~504のうち、対応するMOSトラ ンジスタのゲート電圧を上げ、その結果出力電圧である センス線506~509の電位をあげる。これとは反対 に、何れかのセンス線の電位が基準電圧部505の基準 電圧より高い場合には、MOSトランジスタ501~5 04のうち、対応するMOSトランジスタのゲート電圧 を下げ、その結果、センス線の電位を下げる。これによ り、すべてのセンス線の電位を正確に一定に保つことが できる。

【0058】本発明により、製造ばらつきに対して、安 定動作が可能なMR A M回路が得られた。また、この回 路は、MOSトランジスタ501~504の相互コンダ クタンスによるセンス線506~509の電位の変動も 押さえることができ、非常に広い動作マージンで、安定 動作が可能である。また、ここでは、MRAM回路が動 作中の帰還制御を行う比較器510~513の例を示し 30 たが、通常のメモリ回路(素子)の記憶読み出し動作を 行う前に、各センス線、各ワード線の電位が等しくなる ように、あらかじめ更正する機能を有する比較器を用い ても効果がある。この場合は、磁気抵抗素子などを用い て、更正した回路パラメータを不揮発に保持できる比較 器の使用が効果的である。

【0059】なお、図6ではセンス線506~509の 電位をより正確に制御するために、比較器510~51 3を基準電圧部505 およびMOSトランジスタ501 ~504間に接続したものを示したが、同様の構成の比 較器を図3の基準電圧部207 およびMOSトランジス タ217~220間、図4の基準電圧部397およびM OSトランジスタ347~350間と基準電圧部398 およびMOSトランジスタ377~380間、図5の基 準電圧部408およびMOSトランジスタ422、42 3間に設けてもよく、この場合には前記同様に全てのセ ンス線の電位を一定に保ことができる。

#### [0060]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のMRAM 回路は、特にトンネル型磁気抵抗素子(TMR)を用い いは、バイアス効果により著しく特性を劣化させる電圧 よりも小さく保つことが可能であるか、コンデンサの作 用により、差動増幅器(検出器)に入力される電圧は十 分な程度まで大きくすることができ、一般的な検出回路 で十分にデータを検出できる。

【0061】また、本発明のMRAM回路の読み出し速 度は、主に、コンデンサの容量、磁気抵抗素子の電気抵 抗値および磁気抵抗素子に印加する電圧により決定さ れ、これらのパラメータを最適化することで、非常に高 速な読み出しが可能である。また、コンデンサの充電は 10 104、204、304、307、404 X周辺回路 待機時間中に行われ、読み出し速度には影響しない。ま た、本MRAM回路では、同一のワード線に接続されて いる磁気抵抗素子からも同時に並行して読み出すことが でき、より高速な読み出しが可能である。さらに、本発 明のMRAM回路では、磁気抵抗素子と直列につながれ た配線抵抗、MOSトランジスタの抵抗が大きい、ある いは、磁気抵抗素子の磁気抵抗比が十分大きく取れない としても、コンデンサの容量、磁気抵抗素子に印加する 電圧、磁気抵抗素子の電気抵抗値およびコンデンサの放 電に要する時間を最適化することで、十分な読み出し電 20 ジスタ 圧を得ることができる。また、適切な参照セルを設ける ととで、チップの面積効率が高く、高集積かつプロセス ぱらつきに対する回路動作の安定性に優れるMR AM回 路を得ることができる。

【0062】さらに、本発明のMRAMは、各センス線 およびワード線を等電位に保つことで、基本記憶セル内 のダイオードまたはトランジスタを排除し、セル構造が 簡単となり、髙集積化を行いやすい。さらに、本発明の MRAM回路の読み出し時の消費電力は、基本的にコン 小さくすることができる。特に前述の並列読み出しを行 った場合には、読み出しデータ量に対する消費電力の効 率が高いという効果が得られる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の実施の一形態による磁気ランダムア クセスメモリ回路を示す回路図である。

【図2】 図1におけるインバータの詳細を示す回路図 である。

【図3】 本発明の実施の他の形態による磁気ランダム アクセスメモリ回路を示す回路図である。

【図4】 本発明の実施の他の形態による磁気ランダム アクセスメモリ回路を示す回路図である。

【図5】 本発明の実施の他の形態による磁気ランダム アクセスメモリ回路を示す回路図である。

【図6】 本発明の実施の他の形態による磁気ランダム

アクセスメモリ回路を示す回路図である。

【図7】 従来の磁気ランダムアクセスメモリ回路を示 す回路図である。

20

【図8】 従来のさらに他の磁気ランダムアクセスメモ リ回路を示す回路図である。

# 【符号の説明】

101, 201, 301, 401 YFJ-4

102、202、302、402 Y周辺回路

103、203、303、306、403 Xデコーダ

105、205、305、308、405 セルアレイ

106、108、206、208、407、409 電

107、207、408、505 基準電圧部

109~112、209~212、501~504 第 1のMOSトランジスタ

113~116, 213~216, 414~417 3 ンデンサ

117~120、217~220 第2のMOSトラン

121~124, 221~224, 309~312, 3 23~326、424~425、506~509 セン ス線

125~128、225~228 第3のMOSトラン ジスタ

129~132、229~232 第4のMOSトラン ジスタ

133~136, 233~236, 313, 314, 3 27、434~437ワード線

デンサに充電し、放電される電気量であるため、非常に 30 137~152、237~252、319~322、4 38~445 磁気抵抗素子

153~156、255、256 出力線

157 インバータ

315~318、328~331 基準抵抗

406 タイミングコントローラ(タイミング制御回 路)

410、412 第5のMOSトランジスタ

411、413 第6のMOSトランジスタ

418、420 第7のMOSトランジスタ

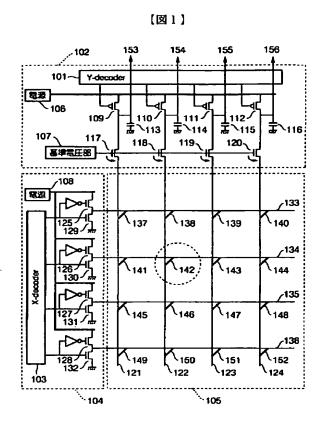
40 419、421 第8のMOSトランジスタ

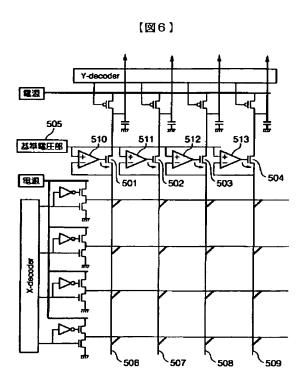
422、423 第9のMOSトランジスタ

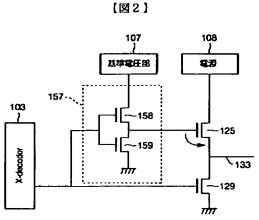
426~429 第10のMOSトランジスタ

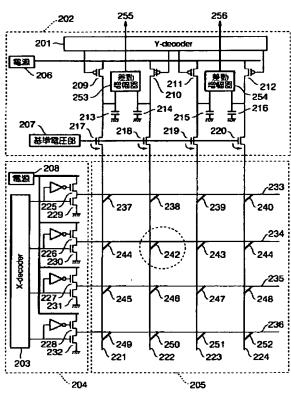
430~433 第11のMOSトランジスタ

510~513 比較器

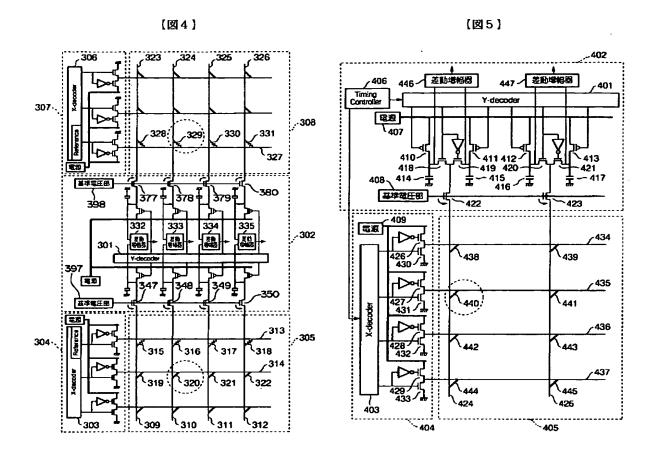








[図3]



【図7】

[図8]

